(12) DEMAND. ENTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Bureau international





(43) Date de la publication internationale 8 juillet 2004 (08.07.2004)

PCT

(10) Numéro de publication internationale WO 2004/056698 A3

- (51) Classification internationale des brevets⁷: B81C 1/00, B81B 3/00
- (21) Numéro de la demande internationale : PCT/FR2003/003789
- (22) Date de dépôt international:

18 décembre 2003 (18.12.2003)

(25) Langue de dépôt :

français

(26) Langue de publication :

français

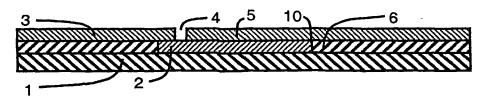
- (30) Données relatives à la priorité : 02/16088 18 décembre 2002 (18.12.2002) FR
- (71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US): COM-MISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE [FR/FR]; 31-33, rue de la Fédération, F-75752 Paris (FR).
- (72) Inventeurs; et
- (75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement): ROBERT, Philippe [FR/FR]; 9, rue Louis Vidal, F-38100

Grenoble (FR). MICHEL, France [FR/FR]; Vieux Château - Les Côtes, F-38360 Sassenage (FR). MAEDER-PACHURKA, Catherine [FR/FR]; 11, rue Marquetière, F-38120 Le Fontanil-Cornillon (FR). SILLON, Nicolas [FR/FR]; 9, Mail Marcel Cachin, F-38600 Fontaine (FR).

- (74) Mandataire: HECKE, Gérard/JOUVRAY, Marie-Andrée; Cabinet Hecke, WTC Europole, 5, place Robert Schuman, Boîte postale 1537, F-38025 Grenoble Cedex 1 (FR).
- (81) États désignés (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) États désignés (régional): brevet ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), brevet eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet

[Suite sur la page suivante]

- (54) Title: METHOD FOR MAKING A PLANAR SUSPENDED MICROSTRUCTURE, USING A SACRIFICIAL LAYER OF POLYMER MATERIAL AND RESULTING COMPONENT
- (54) Titre : PROCEDE DE REALISATION D'UNE MICRO-STRUCTURE SUSPENDUE PLANE, UTILISANT UNE COUCHE SACRIFICIELLE EN MATERIAU POLYMERE ET COMPOSANT OBTENU



- (57) Abstract: The invention concerns a method which consists in successively depositing a polymeric sacrificial layer (2), depositing, on at least part of the substrate (1) and the front surface of the sacrificial layer (2), an embedding layer (6), with a thickness greater than that of the sacrificial layer (2) and performing planarization such that the front surfaces of the sacrificial layer (2) and of the embedding layer (6) form a common planar surface. A forming layer (3) of a suspended structure (5) is deposited on the front face of the common planar surface. The planarization can include chemical mechanical polishing and etching the embedding layer (6). Etching the sacrificial layer (2) can be performed by means of a mask, formed on the front surface of a polymer material layer, removed during the planarization step.
- (57) Abrégé: Le procédé comporte successivement un dépôt d'une couche sacrificielle (2) en matériau polymère, un dépôt, sur au moins une partie du substrat (1) et de la face avant de la couche sacrificielle (2), d'une couche d'encastrement (6), dont l'épaisseur est supérieure à celle de la couche sacrificielle (2) et une planarisation de manière à ce que les faces avant de la couche sacrificielle (2) et de la couche d'encastrement (6) forment une surface plane commune. Une couche de formation (3) d'une structure suspendue (5) est déposée sur la face avant de la surface plane commune. La planarisation peut comporter un polissage mécano-chimique et une gravure de la couche d'encastrement (6). Une gravure de la couche sacrificielle (2) peut être réalisée au moyen d'un masque, formé sur la face avant d'une couche en matériau polymère, éliminé au cours de l'étape de planarisation.





européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée:

- avec rapport de recherche internationale
- avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont reçues

(88) Date de publication du rapport de recherche internationale: 11 novembre 2004

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.



Relevant to claim No.

A. CLASSIFICATION OF SUI IPC 7 B81C1/00 MATTER B81B3/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Category °

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 B81C B81B

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

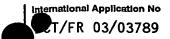
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, INSPEC, COMPENDEX, IBM-TDB

Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages

Х	US 2002/047172 Å1 (REID JASON 3 25 April 2002 (2002-04-25) figures 2A-2G paragraphs '0002!, '0023!, '	, i	1-7
X	WO 02/068321 A (ELDRIDGE BENJAI ;FORMFACTOR INC (US); WENZEL S (US)) 6 September 2002 (2002-09) figures 18,19 page 35, line 21 - page 36, li page 1	TUART W 9-06)	1-5,7
X	US 5 582 678 A (KOMURO HIROKAZ 10 December 1996 (1996-12-10) figures 2-4 column 3, line 29 - column 5,		1-5,7
X Furt	ther documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed	in annex.
"A" docum consid "E" earlier filing o "L" docum which citatio "O" docum other	ent defining the general state of the art which is not dered to be of particular retevance document but published on or after the International date ent which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another on or other special reason (as specified) nent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means tent published prior to the international filing date but than the priority date claimed	 *T° later document published after the int or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the invention *X° document of particular relevance; the cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the description of particular relevance; the cannot be considered to involve an indecument is combined with one or ments, such combination being obvious in the art. *&° document member of the same patern 	the application but secry underlying the claimed invention at the considered to cournent is taken alone claimed invention eventive step when the lore other such docupous to a person skilled
Date of the	actual completion of the international search	Date of mailing of the international se	arch report
2	20 September 2004	05/10/2004	
Name and	mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer McGinley, C	



	cition) DOCUMEN NSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
egory °	Cliation of cocument, with indication, where appropriate, or the relevant passages	The Lovain to Claim 140.
	US 5 430 421 A (BORNAND ETIENNE ET AL)	1-5,7
	4 July 1995 (1995-07-04)	1 3,7
	column 2, line 53 - line 62; figures	
	1,3-8,16	
	column 5, line 48 - column 8, line 64	
	WO 00/33089 A (FORMFACTOR INC)	1-5
	8 June 2000 (2000-06-08)	
	figures 2-12 page 16, line 10 - page 22, line 12	
		1 7
	SONG H ET AL: "Wafer level vacuum packaged de-coupled vertical gyroscope by	1-7
	a new fabrication process"	
	PROCEDINGS OF THE IEEE 13TH. ANNUAL	
	INTERNATIONAL CONFERENCE ON MICRO ELECTRO	1 .
	MECHANICAL SYSTEMS. MEMS 2000. MIYAZAKI, JAPAN, JAN. 23-27, 2000,	
	23 January 2000 (2000–01–23), pages	
	520-524, XP010377181	
	figure 5	
	·	
	·	·
	·	
		·
	1	
	· ·	

Patent document cited in search report		Publication date		Patent farmy member(s)	Publication date
US 2002047172	A1	25-04-2002	AU	9322001 A	04-03-2002
			WO	0216150 A1	28-02-2002
			US	2002185699 A1	12-12-2002
			US	2003036215 A1	20-02-2003
			US	2004035821 A1	26-02-2004
WO 02068321	Α	06-09-2002	US	2003099737 A1	29-05-2003
			TW	515777 B	01-01-2003
			WO	02068321 A2	06-09-2002
			US	2002055282 A1	09-05-2002
US 5582678	A	10-12-1996	JP	63102948 A	07-05-1988
			DE	3735372 A1	28-04-1988
US 5430421	Α	04-07-1995	FR	2699323 A1	17-06-1994
			DE	69311277 D1	10-07-1997
			DE	69311277 T2	15-01-1998
			EP	0602538 A1	22-06-1994
			HK	1006604 A1	05-03-1999
			JP	6223686 A	12-08-1994
WO 0033089	Α	08-06-2000	US	6255126 B1	03-07-2001
			US	6268015 B1	31-07-2001
			AU	2038000 A	19-06-2000
			CN	1329721 T	02-01-2002
			DE	69908638 D1	10-07-2003
			DE	69908638 T2	29-04-2004
			EP	1316803 A2	04-06-2003
			EP	1135690 A2	26-09-2001
			JP	2002531915 T	24-09-2002
			JP	2004186670 A	02-07-2004
			WO	0033089 A2	08-06-2000
			US	6672875 B1	06-01-2004
			US	6491968 B1	10-12-2002
			US	2004142583 A1	22-07-2004
			US	2001039109 A1	08-11-2001
			US	2001021483 A1	13-09-2001

no. des revendications visées

A. CLASSEMENT DE L'OBJE CIB 7 B81C1/00

A DEMANDE B81B3/00

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'Indication des passages pertinents

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

CIB 7 B81C B81B

Catégorie °

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés) EPO-Internal, WPI Data, PAJ, INSPEC, COMPENDEX, IBM-TDB

	1		
X	US 2002/047172 A1 (REID JASON S) 25 avril 2002 (2002-04-25) figures 2A-2G		1-7
	alinéas '0002!, '0023!, '0024!		
X	WO 02/068321 A (ELDRIDGE BENJAMIN N ;FORMFACTOR INC (US); WENZEL STUART (US)) 6 septembre 2002 (2002-09-06) figures 18,19 page 35, ligne 21 - page 36, ligne page 1	T W	1-5,7
X	US 5 582 678 A (KOMURO HIROKAZU) 10 décembre 1996 (1996-12-10) figures 2-4 colonne 3, ligne 29 - colonne 5, l		1-5,7
	,		
° Catégorie	r la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents es spéciales de documents cités:	Les documents de familles de br document ultérieur publié après la dat date de prorité et n'appartemenant p	e de dépôt international ou la las à l'état de la
° Catégorie *A* documents cons	r la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents es spéciales de documents cités: nent définissant l'état général de la technique, non idéré comme particulièrement pertinent	document ultérieur publié après la dat date de priorité et n'appartenenant p technique pertinent, mais cité pour c ou la théorie constituant la base de l	le de dépôt international ou la las à l'état de la lomprendre le principe l'invention
° Catégorie 'A' docum cons 'E' docum ou a 'L' docum prior autre 'O' docur une 'P' docur	r la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents es spéciales de documents cités: nent définissant l'état général de la technique, non idéré comme particulièrement pertinent nent antérieur, mais publié à la date de dépôt international près cette date nent pouvant jeter un doute sur une revendication de lié ou cité pour déterminer la date de publication d'une o citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) nent se référant à une divulgation orale, à un usage, à exposition ou tous autres moyens nent publié avant la date de dépôt international, mais	document ultérieur publié après la da date de priorité et n'appartenenant p technique pertinent, mais cité pour c	le de dépôt international ou la as à l'état de la comprendre le principe l'invention l'invention revendiquée ne peut comme impliquant une activité onsidéré isolément l'invention revendiquée ilquant une activité inventive n ou plusieurs autres combinaison étant évidente
° Catégoria 'A' docum cons 'E' docum prior autre 'O' docum une o' "P' docum post	r la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents es spéciales de documents cités: nent définissant l'état général de la technique, non idéré comme particulièrement pertinent nent antérieur, mais publié à la date de dépôt international près cette date nent pouvant jeter un doute sur une revendication de lité ou cité pour déterminer la date de publication d'une citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) nent se référant à une divulgation orale, à un usage, à exposition ou tous autres moyens nent publié avant la date de dépôt international, mais	document ultérieur publié après la dat date de priorité et n'appartenenant p technique pertinent, mais cité pour c ou la théorie constituant la base de l'document particulièrement pertinent; être considérée comme nouvelle ou inventive par rapport au document c'document particulièrement pertinent; ne peut être considérée comme imp lorsque le document est associé à u documents de même nature, cette c pour une personne du métler	le de dépôt international ou la la las à l'état de la comprendre le principe l'invention revendiquée ne peut comme impliquant une activité onsidéré isolément l'inven tion revendiquée liquent une activité inventive n ou plusieurs autres combinaison étant évidente famille de brevets
° Catégoria 'A' docum cons 'E' docum prior autre 'O' docur une 'P' docur post	r la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents es spéciales de documents cités: nent définissant l'état général de la technique, non idéré comme particulièrement perlinent nent antérieur, mais publié à la date de dépôt international près cette date nent pouvant jeter un doute sur une revendication de lié ou cité pour déterminer la date de publication d'une re citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) nent se référant à une divulgation orale, à un usage, à exposition ou tous autres moyens nent publié avant la date de dépôt international, mais érieurement à la date de priorité revendiquée *8	document ultérieur publié après la date de priorité et n'appartenenant p technique pertinent, mais cité pour cou la théorie constituant la base de la coument particulièrement pertinent; être considérée comme nouvelle ou inventive par rapport au document of document particulièrement pertinent; ne peut être considérée comme imp lorsque le document et associé à u documents de même nature, cette opour une personne du métter document qui fait partie de la même fa	le de dépôt international ou la la las à l'état de la comprendre le principe l'invention revendiquée ne peut comme impliquent une activité onsidéré isolément l'inven tion revendiquée ne peut privention revendiquée l'inventive ne activité inventive nou phisieurs autres combinaison étant évidente famille de brevets
"A" docum cons "E" docum ou at "L" docum prior autre "O" docum une o "P" docum post	r la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents es spéciales de documents cités: ment définissant l'état général de la technique, non idéré comme particulièrement pertinent ment antérieur, mais publié à la date de dépôt international près cette date ment pouvant jeter un doute sur une revendication de tié ou cité pour déterminer la date de publication d'une e citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) ment se référant à une divulgation orale, à un usage, à exposition ou tous autres moyens ment publié avant la date de dépôt international, mais érieurement à la date de priorité revendiquée *& upelle la recherche internationale a été effectivement achevée	document ultérieur publié après la dat date de priorité et n'appartenenant p technique pertinent, mais cité pour cou la théorie constituant la base de l'document particulièrement pertinent; être considérée comme nouvelle ou inventive par rapport au document of document particulièrement pertinent; ne peut être considérée comme imp lorsque le document est associé à u documents de même nature, cette de pour une personne du métier document qui fait partie de la même fait de d'expédition du présent rapport	le de dépôt international ou la la las à l'état de la comprendre le principe l'invention revendiquée ne peut comme impliquant une activité onsidéré isolément l'inven tion revendiquée liquent une activité inventive n ou plusieurs autres combinaison étant évidente famille de brevets



Catégorie ^c	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X	US 5 430 421 A (BORNAND ETIENNE ET AL) 4 juillet 1995 (1995-07-04) colonne 2, ligne 53 - ligne 62; figures 1,3-8,16 colonne 5, ligne 48 - colonne 8, ligne 64	1-5,7
A	WO 00/33089 A (FORMFACTOR INC) 8 juin 2000 (2000-06-08) figures 2-12 page 16, ligne 10 - page 22, ligne 12	1-5
A	SONG H ET AL: "Wafer level vacuum packaged de-coupled vertical gyroscope by a new fabrication process" PROCEDINGS OF THE IEEE 13TH. ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON MICRO ELECTRO MECHANICAL SYSTEMS. MEMS 2000. MIYAZAKI, JAPAN, JAN. 23-27, 2000, 23 janvier 2000 (2000-01-23), pages 520-524, XP010377181 figure 5	1-7
	·	
	·	

Renseignements relationaux membres de familles de brevets

Demande Internationale No

	A .					
Document brevet of au rapport de reche		Date de publication		Membre(s) de la famille de brevet(s)		Date de publication
US 20020471	72 A1	25-04-2002	AU	9322001	A	04-03-2002
00 2002017	.,		MO	0216150	A1	28-02-2002
			US	2002185699	A1	12-12-2002
			US	2003036215		20-02-2003
			US	2004035821	A1	26-02-2004
WO 0206832	. A	06-09-2002	US	2003099737	A1	29-05-2003
			TW	515777		01-01-2003
			WO	02068321		06-09-2002
			US	2002055282	A1	09-05-2002
US 5582678	Α	10-12-1996	JP	63102948		07-05-1988
			DE	3735372	A1	28-04-1988
US 5430421	A	04-07-1995	FR	2699323		17-06-1994
			DE	69311277		10-07-1997
			DE	69311277		15-01-1998
			EP	0602538		22-06-1994
			HK	1006604		05-03-1999
			JP	6223686	Α	12-08-1994
WO 0033089	A	08-06-2000	US	6255126		03-07-2001
			US	6268015		31-07-2001
			AU	2038000		19-06-2000
			CN	1329721		02-01-2002
			DE	69908638		10-07-2003
			DE	69908638		29-04-2004
			EP	1316803		04-06-2003
			EP	1135690		26-09-2001
			JP	2002531915		24-09-2002
			JP	2004186670		02-07-2004
			WO	0033089		08-06-2000
			US	6672875		06-01-2004
			US	6491968		10-12-2002
			US	2004142583		22-07-2004
			US	2001039109		08-11-2001
			US	2001021483	A1	13-09-2001